

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成28年8月25日(2016.8.25)

【公開番号】特開2015-167093(P2015-167093A)

【公開日】平成27年9月24日(2015.9.24)

【年通号数】公開・登録公報2015-059

【出願番号】特願2014-41238(P2014-41238)

【国際特許分類】

H 0 1 H 33/40 (2006.01)

【F I】

H 0 1 H 33/40 E

【手続補正書】

【提出日】平成28年7月7日(2016.7.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

請求項 1 に記載のガス遮断器において、

前記作業用孔は、前記投入動作用ばね収納ケース側の前記リンク機構の側端部上方若しくは下方に形成されていることを特徴とするガス遮断器。